



Determina n. 105 del 11/11/2016

IL DIRETTORE

- Visto il D. Lgs. 4 giugno 2003 n. 138 di riordino dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, pubblicato nella G.U. del 19 giugno 2003, n. 140;
- Visto il D. Lgs. 31 dicembre 2009 n. 213 di riordino degli enti di ricerca, in attuazione dell'art. 1 della legge 27 settembre 2007 n. 165;
- Visto lo Statuto dell'INAF adottato con delibera del C.d.A. del 7.03.2011 e in vigore dal 1.05.2011, e successive modifiche e integrazioni;
- Visto il Regolamento sull'amministrazione, sulla contabilità e sull'attività contrattuale dell'INAF, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 185 alla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 300 del 23 dicembre 2004;
- Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'INAF n. 30/2015 del 16 dicembre 2015 di approvazione del bilancio di previsione dell'INAF relativo all'esercizio finanziario 2016;
- Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ed in particolare l'artt. 30, 36 c.2 lett a) e 95 c.4 lett. b);
- Vista la richiesta da parte della dott. Piero Diego per la fornitura di una sorgente di gas elio 6.0 per camera al plasma;
- Considerato che i beni richiesti non sono presenti in convenzioni Consip,
- Considerato che i beni richiesti non sono presenti nel catalogo Mepa,
- Visto il capitolato tecnico predisposto dal Dott. Piero Diego che ha stimato un importo presunto a base d'asta della fornitura pari a € 28.000,00 (diconsi euro ventottomila/00), oltre IVA;
- Considerato che i beni richiesti hanno caratteristiche standardizzate, per i quali ai sensi dell'art. 95 c. 4 lett. b) può essere utilizzato il criterio del minor prezzo;
- Ritenuto che la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché il rispetto della normativa di riferimento attengono alla competenza del Responsabile Unico del Procedimento;
- Considerato che L'art. 36, comma 2, lettera a), del Codice prevede che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro possa avvenire tramite affidamento diretto;
- In ottemperanza del combinato disposto dal comma 7 dell'art 36 e del comma 9 dell'art. 216 e dall'art 66 comma 1 del D. Lgs. N. 50 del 18/04/2016;
- Considerato che il Responsabile Unico del Procedimento, per quanto riguarda la presente procedura è individuato nella persona del Dott. Emaunuele Quintorio;



DETERMINA

- di avviare la procedura per l'acquisto di una sorgente di gas elio 6.0 per camera al plasma attraverso una indagine conoscitiva atta a individuare le ditte interessate a partecipare a detta procedura;
- di pubblicare l'avviso di interesse a partecipare alla gara in oggetto sul sito <http://www.iaps.inaf.it/amministrazione-trasparente/Avvisi> Manifestazione di interesse

INAF - IAPS**Il Direttore****Dr. Fabrizio Capaccioni**